

# Connected to Local Revitalization



付録



## 実施内容リスト

## 人材養成の実施内容一覧

実施期間（実施日）	取組名
平成 18 年度	
平成 18 年 7 月 14 日	第 1 回 マネージメント・ボード 開催
平成 18 年 8 月 10 日	第 2 回 マネージメント・ボード 開催
平成 18 年 9 月 13 日	第 1 回 アドバイザリー・ボード 開催
平成 18 年 9 月 13 日	第 1 回 ディレクター・ボード 開催
平成 18 年 9 月 13 日	第 3 回 マネージメント・ボード 開催
平成 18 年 9 月 29 日	第 4 回 マネージメント・ボード 開催
平成 18 年 12 月 1 日	第 5 回 マネージメント・ボード 開催
平成 18 年 12 月 20 日	八戸工業大学 FPD シンポジウム “知の工房” 開催 「ひとつづくりから始まるフラット・パネル・ディスプレイ」
平成 19 年 1 月 17 日	第 6 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 1 月 31 日	第 7 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 2 月 1 日 ～平成 19 年 2 月 22 日	平成 19 年度被養成者募集
平成 19 年 2 月 14 日	第 2 回 アドバイザリー・ボード 開催
平成 19 年 2 月 14 日	第 2 回 ディレクター・ボード 開催
平成 19 年 2 月 14 日	第 8 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 2 月 20 日	第 9 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 2 月 28 日	第 10 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 3 月 6 日	平成 19 年度被養成者選抜試験 実施
平成 19 年 3 月 6 日	第 3 回 ディレクター・ボード 開催
平成 19 年 3 月 9 日	第 3 回 アドバイザリー・ボード 開催
平成 19 年度	
平成 19 年 4 月 9 日	第 1 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 4 月 13 日	平成 19 年度被養成者入学式
平成 19 年 4 月 24 日	第 2 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 4 月 27 日	第 1 回 「PBL ゼミナール」 開講
平成 19 年 5 月 18 日	第 3 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 6 月 1 日	第 2 回 「PBL ゼミナール」 開講
平成 19 年 6 月 22 日	第 4 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 6 月 29 日	第 3 回 「PBL ゼミナール」 開講
平成 19 年 7 月 19 日	第 5 回 マネージメント・ボード 開催
平成 19 年 7 月 27 日	第 4 回 「PBL ゼミナール」 開講

実施期間（実施日）	取組名
平成19年7月27日	第1回講演会 開催 「蒸着が生み出す超薄膜の世界」
平成19年8月3日	第6回マネージメント・ボード 開催
平成19年8月6日 ～平成19年8月7日	「ナノ加工特論」 開講
平成19年8月8日 ～平成19年8月9日	「次世代 FPD 特論」 開講
平成19年8月20日 ～平成19年8月21日	「FPD 関連研究実習」 開講
平成19年9月6日 ～平成19年9月7日	「分析評価特論」 開講
平成19年9月21日	第7回マネージメント・ボード 開催
平成19年9月28日	第5回「PBLゼミナール」 開講
平成19年10月19日	第8回マネージメント・ボード 開催
平成19年10月26日	第6回「PBLゼミナール」 開講
平成19年11月2日	八戸工業大学 FPD シンポジウム “知の工房” 開催 「ひとづくりが切り拓くフラット・パネル・ディスプレイ」
平成19年11月15日	第9回マネージメント・ボード 開催
平成19年11月30日	第7回「PBLゼミナール」 開講
平成19年11月30日	第2回講演会 開催 「中小型薄型ディスプレイ高性能化のための取り組み」
平成19年12月12日	第1回アドバイザー・ボード 開催
平成19年12月12日	第1回ディレクター・ボード 開催
平成19年12月12日	第10回マネージメント・ボード 開催
平成19年12月21日	第8回「PBLゼミナール」 開講
平成20年1月4日 ～平成20年2月11日	平成20年度被養成者募集
平成20年1月5日 ～平成20年1月12日	「先端技術研修 CES」 実施
平成20年1月25日	第11回マネージメント・ボード 開催
平成20年2月1日	第9回「PBLゼミナール」 開講
平成19年7月27日	第1回講演会 開催 「蒸着が生み出す超薄膜の世界」
平成20年2月19日 ～平成20年2月20日	「知的財産特論」 開講
平成20年2月22日	平成20年度被養成者選抜試験 実施

実施期間（実施日）	取組名
平成 20 年 2 月 22 日	第 2 回ディレクター・ボード 開催
平成 20 年 2 月 22 日	第 12 回マネジメント・ボード 開催
平成 20 年 2 月 25 日	「光マテリアル特論」 開講
平成 20 年 2 月 25 日 ～平成 20 年 3 月 7 日	平成 20 年度被養成者 2 次募集
平成 20 年 2 月 26 日	「先端技術研修報告会」 開催
平成 20 年 2 月 28 日	第 2 回アドバイザー・ボード 開催
平成 20 年 2 月 28 日	「光マテリアル特論」 開講
平成 20 年 2 月 29 日	「ULSI デザイン特論」 開講
平成 20 年 3 月 3 日	「ULSI デザイン特論」 開講
平成 20 年 3 月 5 日	「ナノ膜特論」 開講
平成 20 年 3 月 7 日	「ナノ膜特論」 開講
平成 20 年 3 月 10 日	「PBL ゼミナール」最終報告会 開催
平成 20 年 3 月 12 日 ～平成 20 年 3 月 13 日	「ULSI プロセス特論」 開講
平成 20 年 3 月 14 日	「FPD 関連研究実習」 開講
平成 20 年 3 月 17 日	「FPD 関連研究実習」 開講
平成 20 年 3 月 25 日	平成 19 年度被養成者修了式
平成 20 年 3 月 26 日	平成 20 年度被養成者 2 次選抜試験 実施
<b>平成 20 年度</b>	
平成 20 年 4 月 11 日	第 1 回マネジメント・ボード 開催
平成 20 年 4 月 15 日	平成 20 年度被養成者入学式
平成 20 年 4 月 25 日	第 1 回「PBL ゼミナール」 開講
平成 20 年 5 月 21 日	第 1 回アドバイザー・ボード 開催
平成 20 年 5 月 23 日	第 2 回マネジメント・ボード 開催
平成 20 年 5 月 30 日	第 2 回「PBL ゼミナール」 開講
平成 20 年 5 月 24 日	G8 エネルギー大臣会合開催記念 八戸工業大学エネルギー・環境フォーラム in 六ヶ所 「環境を意識した FPD 関連人材育成」 ポスター出展
平成 20 年 6 月 12 日	第 3 回マネジメント・ボード 開催
平成 20 年 6 月 25 日	第 3 回「PBL ゼミナール」 開講
平成 20 年 6 月 25 日	第 1 回講演会 開催 「高速広視野角を同時実現する次世代液晶 (OCB) ディスプレイの開発」
平成 20 年 7 月 24 日	第 4 回マネジメント・ボード 開催

実施期間（実施日）	取組名
平成20年7月25日	第4回「PBLゼミナール」 開講
平成20年7月31日	「FPD関連研究実習」 開講
平成20年8月1日	「次世代FPD特論」 開講
平成20年8月4日	「FPD関連研究実習」 開講
平成20年8月6日	「次世代FPD特論」 開講
平成20年8月7日 ～平成20年8月8日	「ナノ加工特論」 開講
平成20年8月21日 ～平成20年8月22日	「技術経営特論」 開講
平成20年8月26日 ～平成20年8月27日	「分析評価特論」 開講
平成20年9月4日 ～平成20年9月5日	「FPD関連研究実習」 開講
平成20年9月12日	第5回マネージメント・ボード 開催
平成20年9月26日	第5回「PBLゼミナール」 開講
平成20年10月23日	第6回マネージメント・ボード 開催
平成20年10月24日	第6回「PBLゼミナール」 開講
平成20年10月30日 ～平成20年10月31日	「先端技術研修 FPD International」 実施
平成20年11月7日	第2回講演会 開催 「ユビキタス社会を支える有機デバイスの現状と展望」
平成20年11月14日	第7回マネージメント・ボード 開催
平成20年11月21日	第7回「PBLゼミナール」 開講
平成20年11月28日	八戸工業大学 FPD シンポジウム “知の工房” 開催 「FPD関連技術が拓く地域の未来」
平成20年12月9日 ～平成20年12月10日	「ULSI プロセス特論」 開講
平成20年12月19日	第2回アドバイザー・ボード 開催
平成20年12月19日	第1回ディレクター・ボード 開催
平成20年12月19日	第8回マネージメント・ボード 開催
平成20年12月24日	第8回「PBLゼミナール」 開講
平成21年1月5日 ～平成21年2月9日	平成21年度被養成者募集
平成21年1月6日 ～平成21年1月13日	「先端技術研修 CES」 実施
平成21年1月23日	第9回マネージメント・ボード 開催

実施期間（実施日）	取組名
平成21年1月23日	第9回「PBLゼミナール」 開講
平成21年1月27日 ～平成21年1月28日	「知的財産特論」 開講
平成21年2月6日	「FPD関連研究実習」 開講
平成21年2月9日 ～平成21年2月10日	「ナノ膜特論」 開講
平成21年2月12日	「FPD関連研究実習」 開講
平成21年2月16日 ～平成21年2月17日	「光マテリアル特論」 開講
平成21年2月25日 ～平成21年2月26日	「ULSIデザイン特論」 開講
平成21年2月27日	第10回「PBLゼミナール」 開講
平成21年3月3日	「先端技術研修報告会」 開催
平成21年3月5日	平成21年度被養成者選抜試験 実施
平成21年3月9日	第3回アドバイザー・ボード 開催
平成21年3月9日	第2回ディレクター・ボード 開催
平成21年3月9日	第10回マネジメント・ボード 開催
平成21年3月10日	「PBLゼミナール」最終報告会 開催
平成21年3月24日	平成20年度被養成者修了式
<b>平成21年度</b>	
平成21年4月14日	第1回マネジメント・ボード 開催
平成21年4月15日	平成21年度被養成者2次選抜試験 実施
平成21年4月16日	平成21年度被養成者入学式
平成21年4月16日	第1回「PBLゼミナール」 開講
平成21年5月21日 ～平成21年5月22年	「次世代FPD特論」 開講
平成21年5月27日	第1回アドバイザー・ボード 開催
平成21年6月4日	第2回「PBLゼミナール」 開講
平成21年6月15日	第2回マネジメント・ボード 開催
平成21年6月17日	「品質工学特論」 開講
平成21年6月24日	「品質工学特論」 開講
平成21年7月2日	第3回「PBLゼミナール」 開講
平成21年7月2日	第1回講演会 開催 「MEMSを使った超省電力高画質FPD」
平成21年7月23日	第3回マネジメント・ボード 開催

実施期間（実施日）	取組名
平成21年7月29日 ～平成21年7月30日	「技術経営特論」 開講
平成21年8月4日 ～平成21年8月5日	「分析評価特論」 開講
平成21年8月6日	第4回「PBLゼミナール」 開講
平成21年8月10日 ～平成21年8月11日	「ナノ加工特論」 開講
平成21年8月25日 ～平成21年8月28日	「FPD 関連研究実習」 開講
平成21年9月2日	第5回「PBLゼミナール」 開講
平成21年9月3日 ～平成21年9月4日	「ULSI デザイン特論」 開講
平成21年9月15日	第4回マネジメント・ボード 開催
平成21年10月1日	第6回「PBLゼミナール」 開講
平成21年10月5日 ～平成21年10月6日	「新規事業創出特論」 開講
平成21年10月27日	第5回マネジメント・ボード 開催
平成21年10月29日 ～平成21年10月30日	「先端技術研修 FPD International」 実施
平成21年11月5日	第7回「PBLゼミナール」 開講
平成21年11月5日	第2回講演会 開催 「3次元ディスプレイの開発動向と標準化」
平成21年11月26日	八戸工業大学FPD シンポジウム “知の工房” 開催 「FPD 関連技術から見える近未来の生活」
平成21年12月3日	第8回「PBLゼミナール」 開講
平成21年12月7日	第2回アドバイザー・ボード 開催
平成21年12月7日	第1回ディレクター・ボード 開催
平成21年12月7日	第6回マネジメント・ボード 開催
平成21年12月14日 ～平成22年1月15日	平成22年度被養成者募集
平成21年12月17日 ～平成21年12月18日	「ULSI プロセス特論」 開講
平成21年12月24日	第9回「PBLゼミナール」 開講
平成22年1月5日 ～平成22年1月12日	「先端技術研修 CES」 実施

実施期間（実施日）	取組名
平成 22 年 1 月 19 日	第 7 回 マネージメント・ボード 開催
平成 22 年 1 月 25 日 ～平成 22 年 1 月 26 日	「知的財産特論」 開講
平成 22 年 1 月 27 日	平成 22 年度被養成者選抜試験 実施
平成 22 年 2 月 4 日	第 10 回「PBLゼミナール」 開講
平成 22 年 2 月 8 日 ～平成 22 年 2 月 9 日	「ナノ膜特論」 開講
平成 22 年 2 月 15 日 ～平成 22 年 3 月 15 日	平成 22 年度被養成者 2 次募集
平成 22 年 2 月 15 日 ～平成 22 年 2 月 16 日	「光マテリアル特論」 開講
平成 22 年 2 月 25 日	第 11 回「PBLゼミナール」 開講
平成 22 年 3 月 5 日	第 3 回 アドバイザリー・ボード 開催
平成 22 年 3 月 5 日	第 2 回 ディレクター・ボード 開催
平成 22 年 3 月 5 日	第 8 回 マネージメント・ボード 開催
平成 22 年 3 月 5 日	「先端技術研修報告会」 開催
平成 22 年 3 月 9 日	「PBLゼミナール」最終報告会 開催
平成 22 年 3 月 26 日	平成 21 年度被養成者修了式
平成 22 年 3 月 26 日	平成 22 年度被養成者 2 次選抜試験 実施
<b>平成 22 年度</b>	
平成 22 年 4 月 13 日	第 1 回 マネージメント・ボード 開催
平成 22 年 3 月 26 日	平成 22 年度被養成者 2 次選抜試験 実施
平成 22 年 4 月 20 日	平成 22 年度被養成者入学式
平成 22 年 4 月 20 日	第 1 回「PBLゼミナール」 開講
平成 22 年 5 月 12 日 ～平成 22 年 5 月 13 日	「品質工学特論」 開講
平成 22 年 5 月 17 日	第 1 回 アドバイザリー・ボード 開催
平成 22 年 5 月 28 日	第 2 回「PBLゼミナール」 開講
平成 22 年 6 月 3 日 ～平成 22 年 6 月 4 日	「技術経営特論」 開講
平成 22 年 6 月 14 日	第 2 回 マネージメント・ボード 開催
平成 22 年 6 月 25 日	第 3 回「PBLゼミナール」 開講
平成 22 年 6 月 25 日	第 1 回 講演会 開催 「3D映像の動向と将来」

実施期間（実施日）	取組名
平成22年7月8日 ～平成22年7月9日	「次世代 FPD 特論」 開講
平成22年7月20日	第3回マネージメント・ボード 開催
平成22年7月23日	第4回「PBLゼミナール」 開講
平成22年8月2日 ～平成22年8月5日	「FPD 関連研究実習」 開講
平成22年8月20日	第5回「PBLゼミナール」 開講
平成22年8月24日 ～平成22年8月25日	「ナノ加工特論」 開講
平成22年9月2日 ～平成22年9月3日	「分析評価特論」 開講
平成22年9月9日 ～平成22年9月10日	「ULSI デザイン特論」 開講
平成22年9月14日	第4回マネージメント・ボード 開催
平成22年9月30日	第6回「PBLゼミナール」 開講
平成22年10月6日 ～平成22年10月7日	「新規事業創出特論」 開講
平成22年10月13日	第5回マネージメント・ボード 開催
平成22年10月20日	八戸工業大学 FPD シンポジウム “知の工房” 開催 「産学官連携による地域人材育成」
平成22年10月28日	第7回「PBLゼミナール」 開講
平成22年11月10日 ～平成22年11月12日	「先端技術研修 FPD International」 実施
平成22年11月17日	第6回マネージメント・ボード 開催
平成22年11月26日	第8回「PBLゼミナール」 開講
平成22年11月26日	第2回講演会 開催 「有機ELディスプレイ・照明の現状と展望」
平成22年12月2日 ～平成22年12月3日	「知的財産特論」 開講
平成22年12月6日	第2回アドバイザー・ボード 開催
平成22年12月6日	第1回ディレクター・ボード 開催
平成22年12月6日	第7回マネージメント・ボード 開催
平成22年12月14日 ～平成22年12月15日	「ULSI プロセス特論」 開講
平成22年12月22日	第9回「PBLゼミナール」 開講

実施期間（実施日）	取組名
平成23年1月4日 ～平成23年1月11日	「先端技術研修 CES」 実施
平成23年1月21日	第10回「PBLゼミナール」 開講
平成23年1月27日	「先端技術研修報告会」 開催
平成23年2月9日 ～平成23年2月10日	「ナノ膜特論」 開講
平成23年2月14日	第8回マネジメント・ボード 開催
平成22年2月15日 ～平成22年2月16日	「光マテリアル特論」 開講
平成23年2月25日	第11回「PBLゼミナール」 開講
平成23年3月9日	第3回アドバイザー・ボード 開催
平成23年3月9日	第2回ディレクター・ボード 開催
平成23年3月9日	第9回マネジメント・ボード 開催予定
平成23年3月9日	「PBLゼミナール」最終報告会 開催予定
平成23年3月25日	平成22年度被養成者修了式（予定）

# リーフレット



図 8.1: リーフレット (外側)

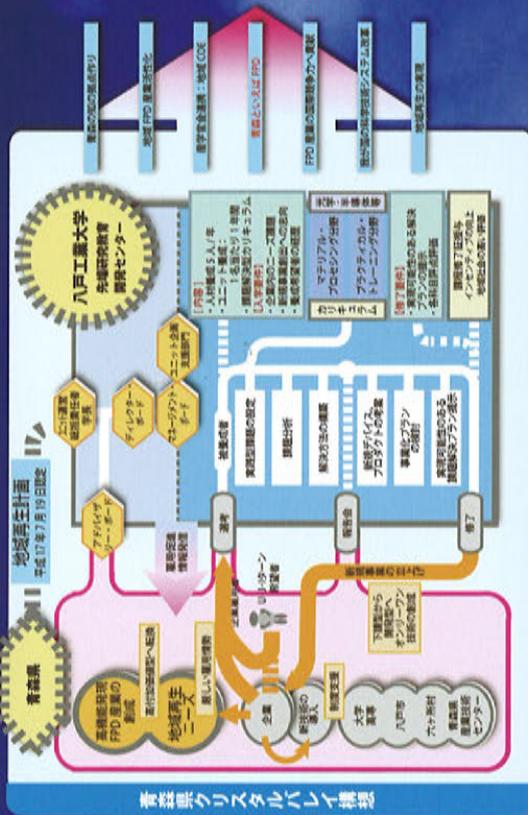
# 八戸工業大学 FPD 関連次世代型技術者養成課程 在職しながら無料で1年間養成するプログラム (分野：FPD、穴、半導体)

世界最大の国際エレクトロニクスショー視察  
(米国ラスベガス)



講演会による先端技術修得  
裸眼3Dディスプレイ (八戸工業大学)

● “知の拠点づくり” リレーション・マップ



● 講義・演習・実験・実習で構成される充実したカリキュラム構成



八戸工業大学六直轄系産学連携センター

● 人材養成の目的  
FPD 関連の新製品・新技術開発に必要な次世代型技術者を養成します。次世代型技術者は、FPD 関連技術に関する高度な専門知識を有し、技術を融合・統合できる新たなタイプの実践的な研究開発型技術者です。

● 人材養成の手法  
講義・演習・実験・視察で構成される充実した教育課程を提供します。養成により新製品・新技術開発を解決する課題解決を図り、実現可能性のあるプラン作成を目指します。修了後は八戸工業大学、青森県が支援します。

● 超クリーン・テクノロジーの研修  
(八戸未来技術研究棟)

● 機関全体としての将来的な構想  
本事業発端中から、本ユニットの認知度・ニーズ向上のための情報発信や、修了生と地域産学官の連携や情報共有・交換のためのネットワーク形成などにより、本ユニットが地域に根ざし、求められる形の発展を目指します。

● 詳しくは、下記ホームページを御覧下さい。  
<http://www.fpodtsn-tech.ac.jp/index.html>

● 文部科学省科学技術振興調整費  
「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム  
FPD 関連次世代型技術者養成ユニット  
実施機関名：八戸工業大学  
連携自治体：青森県

図 8.2: リーフレット (内側)

